

真空エジェクタバリエーション

	SP	ZCUK	AFJ
シリーズ	<p>吸着プレート</p>  <p>P.815</p>	<p>真空用フリーマウントシリンダ</p>  <p>P.825</p>	<p>真空用フィルタ</p>  <p>P.839</p>
特長	<ul style="list-style-type: none"> ●薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適合。吸着部表面に於いている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません。 ●高い加工精度。 ●大きな吸着力。 	<ul style="list-style-type: none"> ●コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します。 ●標準真空パッド(φ2~φ50)取付可能。 	<ul style="list-style-type: none"> ●真空機器のトラブルを未然に防止。 ●エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能。 ●水滴除去が可能。 ●透明ケースガードでケース全周をカバー。
シリーズ	<p>真空用ドレンセパレータ</p>  <p>P.849</p>	<p>真空ポンプ用エキゾーストクリーナ</p>  <p>P.854</p>	<p>バキュームフロー</p>  <p>P.857</p>
特長	<ul style="list-style-type: none"> ●真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去。 ●真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です。 	<ul style="list-style-type: none"> ●真空ポンプから排気される油煙を99.5%捕捉。 ●油煙のない快適な作業環境を実現。 ●小流量で高濃度の油煙でも99.5%補足分離。 ●真空ポンプからの排気ダクトが不要。 	<ul style="list-style-type: none"> ●供給エア4倍の吐出流量を発生させることが可能。 ●供給エア3倍の吸込流量を発生させることが可能。 ●流量が必要なブローならびに吸込では消費流量の削減に貢献できます。
真空システム用関連機器			
	<p>真空レギュレータ</p>  <p>P.867</p> <p>IRV</p>	<p>電子式真空レギュレータ</p>  <p>P.867</p> <p>ITV209□</p>	<p>方向制御機器</p>  <p>P.868</p> <p>SJ3A6 VQD1000-V SY3A□R/SY5A□R</p>
シリーズ	<p>真空用圧カススイッチ/フロースイッチ</p>  <p>P.873</p> <p>ZSE20 PSE530 PF2M7 PFMV</p>	<p>真空用圧力計</p>  <p>P.874</p> <p>GZ46 GZ46-K2K</p>	
	<p>流量制御機器</p>  <p>P.876</p> <p>AS AKH</p>	<p>オーダーメイド仕様</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●絞り弁付真空破壊弁: SY5A2RP.877 ●絞り弁付真空破壊弁: SV1A4R-X8P.881 	